

# OBSAH SBORNÍKU

	str.
PŘEDMLUVA . . . . .	5
OBSAH . . . . .	7
<i>M. I. Elinson, B. V. Stěpanov, P. I. Perov, V. I. Pokaljakin : ZÁKLADNÍ MECHANISMY PŘENOSU NOSIČŮ PRODU V TENKOVRSTVOVÝCH SYSTÉMECH (přeložila L. Eckertová)</i> . . . . .	11
1. Tunelový přechod elektronů tenkými dielektrickými vrstvami . . . . .	11
1.1 Přehled teoretických prací . . . . .	11
1.2 Přehled experimentálních prací . . . . .	31
2. Proudý tenkými dielektrickými a polovodičovými vrstvami způsobené Schottkyho emisí elektronů . . . . .	38
2.1 Případ dielektrické vrstvy . . . . .	39
2.2 Případ polovodivé vrstvy . . . . .	43
3. Proudý v dielektrických vrstvách s malou pohyblivostí elektronů . . . . .	47
4. Proudý v tenkých dielektrických vrstvách omezený prostorovým nábojem . . . . .	52
4.1 Experimentální výzkum diod pracujících na základě proudů omezených prostorovým nábojem v monokrystalech dielektrik . . . . .	53
4.2 Experimentální výzkum diod s proudy omezenými prostorovým nábojem v polykrystalických dielektrických vrstvách . . . . .	69
5. Vodivost po příměsových centrech . . . . .	72
6. Výzkum průchodu horkých elektronů tenkými kovovými vrstvami . . . . .	74
Literatura . . . . .	79

<i>T. J. Musabekov, V. B. Sandomirskij :</i>	
PROUDY V DIELEKTRIKÁCH OMEZENÉ PROSTOROVÝM NÁBOJEM (přeložila L. Eckertová) . . . . .	83
1. Úvod . . . . .	83
2. Dielektrická dioda bez pastí v podmínkách termodynamické rovnováhy . . . . .	84
3. Dielektrická dioda bez pastí v podmínkách průchodu stejnosměrného proudu . . . . .	90
3.1 Dioda se symetrickými kontakty . . . . .	92
3.2 Dioda se silně nesymetrickými kontakty (vstřikující katoda, blokující anoda) . . . . .	97
4. Dielektrická dioda s pastmi při průchodu stejnosměrného proudu . . . . .	105
5. Stacionární proudy v dielektrické diodě při dvojitě injekci . . . . .	113
5.1 Proudys při dvojitě injekci do ideálního dielektrika . . . . .	115
5.2 O oblasti záporného odporu . . . . .	119
5.3 Vliv difúze . . . . .	125
6. Závislost pohyblivosti nosičů na intenzitě elektrického pole a její vliv na stacionární voltampérovou charakteristiku . . . . .	126
7. Dynamická charakteristika dielektrické diody bez pastí v případě malého sinusového signálu . . . . .	127
8. Přechodové procesy při vstřikování nosičů proudu do dielektrika . . . . .	130
9. Šumy proudů omezených prostorových nábojem . . . . .	134
10. Efekty způsobené Jouleovým teplem v dielektriku . . . . .	135
11. Závěr . . . . .	139
Literatura . . . . .	140
<i>M. I. Elinson :</i>	
PROBLEMATIKA SOUČASNÉHO STAVU VE VYTВÁŘENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Z TENKÝCH VRSTEV (přeložil M. Jedlička) . . . . .	141
1. Úvod . . . . .	141
2. Aktivní prvky založené na využití nerovnovážných (horizontálních) elektronů v tenkých kovových vrstvách . . . . .	143
2.1 Tunelové vstřikování elektronů . . . . .	148
2.2 Prvky založené na systému polovodič-vrstva kovu-polovodič	152
2.3 Vstřikování využívající proudů omezených prostorovým nábojem . . . . .	156

3. Aktivní prvky využívající řízené emise z kovu do polovodiče	157
3.1 Princip funkce prvků . . . . .	158
3.2 Technologické postupy pro zhotovení prvků . . . . .	160
3.3 Pracovní charakteristiky a parametry . . . . .	161
4. Aktivní prvky založené na využití voltampérových charakteristik se záporným odporem . . . . .	165
4.1 Úvod . . . . .	165
4.2 Tenkovrstvové prvky se záporným odporem typu <i>S</i> , pracující při pokojových teplotách . . . . .	166
4.3 Prvky se záporným odporem typu <i>N</i> z tenkých dielektrických vrstev a pravděpodobný mechanismus funkce . . . . .	169
5. Analogové triody využívající proudů omezených prostorovým nábojem v dielektrikách . . . . .	178
6. Srovnání různých typů aktivních prvků . . . . .	190
7. Závěr . . . . .	197
Literatura . . . . .	197
<i>M. I. Elinson, V. B. Sandomirskij, Z. Abbjasov:</i>	
AKTIVNÍ PRVKY V TENKÝCH VRSTVÁCH ZALOŽENÉ NA TĚINKU POLE (přeložil M. Jedlička) . . . . .	200
1. Úvod . . . . .	200
2. Konstrukční provedení tenkovrstvových tranzistorů a jejich technologie . . . . .	201
3. Základní výsledky experimentálního výzkumu . . . . .	206
3.1 Voltampérové charakteristiky . . . . .	206
3.2 Charakteristické parametry . . . . .	212
3.3 Fyzikální stránka funkce tenkovrstvových tranzistorů řízených polem. . . . .	222
Literatura . . . . .	247
FYZIKÁLNÍ JEVY V TENKÝCH VRSTVÁCH A SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI. <i>Bibliografie za léta 1960—1965</i> , sestavená V. I. Blinovou a S. P. Čelyškoviem . . . . .	249
Elementy a systémy s tenkými vrstvami . . . . .	249
Kontaktní jevy, efekt pole, proudy omezené prostorovým nábojem, jevy v silných elektrických polích . . . . .	256
Elektrická vodivost a galvanomagnetické jevy v tenkých vrstvách. . . . .	262
Optické, elektrooptické a fotoelektrické jevy v tenkých vrstvách. . . . .	272